

Legenda:

O4 - ul.Oczapowskiego 4

O5 - ul.Oczapowskiego 5

O11 - ul. Oczapowskiego 11

O13 - ul. Oczapowskiego 13

H10 - ul. Heweliusz 10

H14 - ul. Heweliusza 14

S54 - ul.Słoneczna 54

s.(Nazwa Katedry) - sala katedry

Plan wykonali:

Wiesław Komar

Wojciech Miąskowski

Magdalena Zielińska

Podpis przedstawiciela
samorządu studenckiego:

Zatwierdził:

SPIS KATEDR:

KBEPiM - Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

- ul. Oczapowskiego 11

KEEEiA - Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki

- ul. Oczapowskiego 11

KIB - Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa

- ul. Oczapowskiego 11

KIS - Katedra Inżynierii Systemów

- ul. Heweliusza 14

KMRiPS - Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań

- ul. Oczapowskiego 11

KMIPKM - Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

- ul. Oczapowskiego 11

KMiETI - Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej

- ul. Słoneczna 46A

KPB - Katedra Podstaw Bezpieczeństwa

- ul. Heweliusza 10

KTMiM - Katedra Technologii Materiałów i Maszyn

- ul. Oczapowskiego 11

ROK	GRUPA
I Mechatronika	I 1
	2
	II 3
	4
	III 5
	6
II Mechatronika	I 1
	2
	II 3
	4
	III 5
III Mechatronika	I _{MS} 1
	II _{MP} 2
	3
	III _{MP} 4
	5
	IV _{MP} 6
	7

UNIwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

PONIEDZIAŁEK

7 ¹⁵ -8	8 ¹⁵ -9	9 ¹⁵ -10	10 ¹⁵ -11	11 ¹⁵ -12	12 ¹⁵ -13	13 ¹⁵ -14	14 ¹⁵ -15	15 ¹⁵ -16	16 ¹⁵ -17	17 ¹⁵ -18	18 ¹⁵ -19	19 ¹⁵ -20
7 ³⁰ Podstawy metrologii W s.107/O13	9 ⁰⁰ Podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn W s.107/O13	9 ¹⁵ Podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn W s.107/O13	10 ⁴⁵ Podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn W s.107/O13	11 ⁰⁰ Matematyka W s.107/O13	12 ³⁰ Matematyka W s.107/O13	13 ¹⁵ Przedmioty humanizujące i społeczne	14 ¹⁵ Przedmioty humanizujące i społeczne	15 ¹⁵ Przedmioty humanizujące i społeczne	16 ¹⁵ Przedmioty humanizujące i społeczne	17 ¹⁵ Przedmioty humanizujące i społeczne	18 ¹⁵ Przedmioty humanizujące i społeczne	19 ¹⁵ Przedmioty humanizujące i społeczne
7 ³⁰ Algorytmy i metody numeryczne W s.A212/O11	9 ⁰⁰ Algorytmy i metody numeryczne W s.A212/O11	9 ¹⁵ Algorytmy i metody numeryczne W s.A212/O11	10 ⁴⁵ Algorytmy i metody numeryczne W s.A212/O11	11 ⁰⁰ Algorytmy i metody numeryczne lab.s.A204/O11	12 ³⁰ Algorytmy i metody numeryczne lab.s.A204/O11	13 ⁴⁵ Analiza sygnałów lab.s.KMiETI/O11	14 ¹⁵ Algorytmy i metody numeryczne lab.s.A204/O11	15 ¹⁵ Analiza sygnałów lab.s.KMiETI/O11	16 ¹⁵ Komputerowe metody wspomagania projektowania układów mechatronicznych EPLAN W s.107/O13	17 ⁴⁵ Analiza sygnałów W s.107/O13	18 ¹⁵ Komputerowe metody wspomagania projektowania układów mechatronicznych EPLAN W s.107/O13	19 ¹⁵ Komputerowe metody wspomagania projektowania układów mechatronicznych EPLAN W s.107/O13
8 ⁰⁰ Aktuatory i serwonapędy lab. s.A109/O11	9 ³⁰ Aktuatory i serwonapędy lab. s.A109/O11	9 ⁴⁵ Aktuatory i serwonapędy lab. s.A109/O11	10 ¹⁵ Aktuatory i serwonapędy lab. s.A109/O11	11 ³⁰ Urządzenia i metody CNC (20h) lab. s.A108/O11	12 ⁰⁰ Urządzenia i metody CNC (20h) lab. s.A108/O11	13 ¹⁵ Projekt przejściowy II (mikrokontrolery) lab. s.20/S146	14 ⁴⁵ Projekt przejściowy II (mikrokontrolery) lab. s.20/S146	15 ⁰⁰ Projekt przejściowy II (mikrokontrolery) lab. s.20/S146	16 ³⁰ Projekt przejściowy II (mikrokontrolery) lab. s.20/S146	17 ⁴⁵ Urządzenia i metody CNC (20h) lab. s.A108/O11	18 ¹⁵ Urządzenia i metody CNC (20h) lab. s.A108/O11	19 ¹⁵ Urządzenia i metody CNC (20h) lab. s.A108/O11
8 ⁰⁰ Urządzenia i metody CNC (10h) lab. s.A108/O11	9 ³⁰ Urządzenia i metody CNC (10h) lab. s.A108/O11	9 ⁴⁵ Urządzenia i metody CNC (10h) lab. s.A108/O11	10 ¹⁵ Urządzenia i metody CNC (10h) lab. s.A108/O11	11 ³⁰ Aktuatory i serwonapędy lab. s.A109/O11	12 ⁰⁰ Aktuatory i serwonapędy lab. s.A109/O11	13 ¹⁵ Urządzenia i metody CNC (20h) lab. s.A108/O11	14 ⁴⁵ Urządzenia i metody CNC (20h) lab. s.A108/O11	15 ⁰⁰ Urządzenia i metody CNC (20h) lab. s.A108/O11	16 ³⁰ Urządzenia i metody CNC (20h) lab. s.A108/O11	17 ⁴⁵ Projekt przejściowy II (mikrokontrolery) lab. s.20/S146	18 ¹⁵ Projekt przejściowy II (mikrokontrolery) lab. s.20/S146	19 ¹⁵ Projekt przejściowy II (mikrokontrolery) lab. s.20/S146
8 ⁰⁰ Urządzenia i metody CNC (20h) lab. s.A108/O11	9 ³⁰ Urządzenia i metody CNC (20h) lab. s.A108/O11	9 ⁴⁵ Urządzenia i metody CNC (20h) lab. s.A108/O11	10 ¹⁵ Urządzenia i metody CNC (20h) lab. s.A108/O11	11 ³⁰ Urządzenia i metody CNC (10h) lab. s.A108/O11	12 ⁰⁰ Urządzenia i metody CNC (10h) lab. s.A108/O11	13 ¹⁵ Aktuatory i serwonapędy lab. s.A109/O11	14 ⁴⁵ Aktuatory i serwonapędy lab. s.A109/O11	15 ⁰⁰ Aktuatory i serwonapędy lab. s.A109/O11	16 ³⁰ Aktuatory i serwonapędy lab. s.A109/O11	17 ⁴⁵ Projekt przejściowy II (mikrokontrolery) lab. s.20/S146	18 ¹⁵ Projekt przejściowy II (mikrokontrolery) lab. s.20/S146	19 ¹⁵ Projekt przejściowy II (mikrokontrolery) lab. s.20/S146
8 ⁰⁰ Urządzenia i metody CNC (20h) lab. s.A108/O11	9 ³⁰ Urządzenia i metody CNC (20h) lab. s.A108/O11	9 ⁴⁵ Urządzenia i metody CNC (20h) lab. s.A108/O11	10 ¹⁵ Urządzenia i metody CNC (20h) lab. s.A108/O11	11 ³⁰ Urządzenia i metody CNC (10h) lab. s.A108/O11	12 ⁰⁰ Urządzenia i metody CNC (10h) lab. s.A108/O11	13 ¹⁵ Aktuatory i serwonapędy lab. s.A109/O11	14 ⁴⁵ Aktuatory i serwonapędy lab. s.A109/O11	15 ⁰⁰ Aktuatory i serwonapędy lab. s.A109/O11	16 ³⁰ Aktuatory i serwonapędy lab. s.A109/O11	17 ⁴⁵ Projekt przejściowy II (mikrokontrolery) lab. s.20/S146	18 ¹⁵ Projekt przejściowy II (mikrokontrolery) lab. s.20/S146	19 ¹⁵ Projekt przejściowy II (mikrokontrolery) lab. s.20/S146

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

PLAN

WTOREK

WTOREK													
7 ¹⁵ -8	8 ¹⁵ -9	9 ¹⁵ -10	10 ¹⁵ -11	11 ¹⁵ -12	12 ¹⁵ -13	13 ¹⁵ -14	14 ¹⁵ -15	15 ¹⁵ -16	16 ¹⁵ -17	17 ¹⁵ -18	18 ¹⁵ -19	19 ¹⁵ -20	
7 ³⁰ Matematyka	9 ⁰⁰ ćw. s.1/H14	9 ¹⁵ lab. Elektronika s. A219/O11	10 ⁴⁵	11 ⁰⁰ Podstawy metrologii lab. s. B12/O11	12 ³⁰	Język obcy							
		9 ¹⁵ Podstawy metrologii lab. s. B12/O11	10 ⁴⁵	11 ⁰⁰ lab. Elektronika s. A219/O11	12 ³⁰								
7 ³⁰ Matematyka	9 ⁰⁰ ćw. s.19/H14	9 ¹⁵ Podstawy metrologii lab. s. B12/O11	10 ⁴⁵										
7 ³⁰ Podstawy metrologii lab. s. B12/O11	9 ⁰⁰	9 ¹⁵	10 ⁴⁵	11 ⁰⁰ Podstawy metrologii lab. s. B12/O11	12 ³⁰								
		9 ¹⁵	10 ⁴⁵	11 ⁰⁰ Podst. eksploatacji i niezawodn. maszyn (10h) ćw. s.1/H14	12 ³⁰								
		9 ¹⁵ ćw.s.A109/O11	10 ⁴⁵			Język obcy							
		Komputerowe metody wspomagania projektowania układów mechatr. EPLAN											
				11 ⁰⁰ ćw.s.A109/O11	12 ³⁰								
				Komputerowe metody wspomagania projektowania układów mechatr. EPLAN									
7 ³⁰ Sieci komunikacyjne w mechatronice	9 ⁰⁰ W	9 ¹⁵	10 ⁴⁵	11 ⁰⁰	12 ³⁰	13 ³⁰ Sterowniki samochodowe PLC W s.20/SI.46	15 ⁰⁰	15 ¹⁵ Sterowniki samochodowe PLC lab.s.20/SI.46	16 ⁴⁵				
		Aktuatory i serwonapędy		Metodyka pisania pracy dyplomowej (12h)		12 ⁴⁵ Urządzenia automatyki przemysłowej	14 ¹⁵			16 ⁴⁵ Urządzenia automatyki przemysłowej lab.s.20/SI.46	18 ¹⁵		
		W		W		W				16 ⁴⁵ Urządzenia automatyki przemysłowej lab.s.20/SI.46	18 ¹⁵		
		s.107/O13		s.D112/O11		s.107/O13							
											18 ³⁰	20 ⁰⁰ Urządzenia automatyki przemysłowej lab.s.20/SI.46	

WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ NA SEMESTR LETNI

ŚRODA

7 ¹⁵ -8	8 ¹⁵ -9	9 ¹⁵ -10	10 ¹⁵ -11	11 ¹⁵ -12	12 ¹⁵ -13	13 ¹⁵ -14	14 ¹⁵ -15	15 ¹⁵ -16	16 ¹⁵ -17	17 ¹⁵ -18	18 ¹⁵ -19	19 ¹⁵ -20
7 ³⁰ Podstawy metrologii lab. s. B12/O11	9 ⁰⁰ Podst. eksploatacji i niezawodn. maszyn (10h) ćw. s.KMiETI	9 ¹⁵ Podstawy informatyki ćw. s.KMiETI	10 ⁴⁵ Podst. eksploatacji i niezawodn. maszyn (10h) ćw. s.KMiETI			13 ¹⁵ Podstawy informatyki	14 ⁴⁵ Podstawy informatyki	15 ⁰⁰ Podstawy informatyki	16 ³⁰ Podstawy informatyki	16 ⁴⁵ Podstawy informatyki	18 ¹⁵ Chemia W	18 ³⁰ Podstawy informatyki
7 ³⁰ Podstawy metrologii lab. s. B12/O11	9 ⁰⁰ Podstawy informatyki ćw. s.KMiETI	9 ¹⁵ Podstawy informatyki ćw. s.KMiETI	10 ⁴⁵ Podst. eksploatacji i niezawodn. maszyn (10h) ćw. s.KMiETI	11 ⁰⁰ Podst. eksploatacji i niezawodn. maszyn (10h) ćw. s.KMiETI	12 ³⁰	W	W	Przedsiębiorczość s.A212/O11	W	W	Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (09.03.2016r.) W s.D112O11	W
		9 ¹⁵ Podstawy metrologii lab. s. B12/O11	10 ⁴⁵ Podstawy metrologii lab. s. B12/O11			s.A212/O11		s.A212/O11	W	Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (09.03.2016r.) W s.D112O11		Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (09.03.2016r.) W s.D112O11
8 ⁰⁰ Materiały dla mechatroniki	9 ³⁰ Elektrohydraulika i pneumatyka	9 ⁴⁵ Mechanika płynów i termodynamika ćw. s.1/H14	11 ¹⁵ Mechanika płynów i termodynamika ćw. s.1/H14	11 ³⁰ Mechanika płynów i termodynamika ćw. s.1/H14	13 ⁰⁰ Mechanika płynów i termodynamika ćw. s.1/H14	13 ⁰⁰ Mechanika płynów i termodynamika ćw. s.1/H14	13 ⁰⁰ Mechanika płynów i termodynamika ćw. s.1/H14	15 ⁰⁰ Mechanika płynów i termodynamika	16 ³⁰ Mechanika płynów i termodynamika	16 ⁴⁵ Etykieta (06.04.2016r.) Ochrona Własności Intelektualnej (30.03.2016r.) W s.D112/O11	20 ⁰⁰	
8 ⁰⁰ Optoelektronika lab.s.A219/O11	9 ³⁰	10 ³⁰ lab.s.19/S146 Sieci komunikacyjne w mechatronice	12 ⁰⁰ lab.s.20/S146 Sieci komunikacyjne w mechatronice	12 ¹⁵ lab.s.20/S146 Sieci komunikacyjne w mechatronice	13 ⁴⁵							
		9 ⁴⁵ Optoelektronika lab.s.A219/O11	11 ¹⁵ Optoelektronika lab.s.A219/O11	12 ¹⁵ lab.s.20/S146 Sieci komunikacyjne w mechatronice	13 ⁴⁵	14 ⁰⁰ lab.s.19/S146 Sieci komunikacyjne w mechatronice	15 ³⁰ lab.s.19/S146 Sieci komunikacyjne w mechatronice					
8 ⁰⁰ Mechatronika w inteligentnym budynku lab(20h) .s.KMiETI	9 ³⁰	9 ⁴⁵ Mechatronika w inteligentnym budynku lab(10h).s.KMiETI	11 ¹⁵ Mechatronika w inteligentnym budynku lab(10h).s.KMiETI	11 ³⁰ Optoelektronika lab.s.A219/O11	13 ⁰⁰ Optoelektronika lab.s.A219/O11			15 ⁴⁵ lab.s.20/S146 Sieci komunikacyjne w mechatronice	17 ¹⁵	17 ³⁰ lab.s.19/S146 Sieci komunikacyjne w mechatronice	19 ⁰⁰ lab.s.19/S146 Sieci komunikacyjne w mechatronice	
7 ⁰⁰ Sieci komunikacyjne w mechatronice	8 ³⁰ lab.s.20/S146 Sieci komunikacyjne w mechatronice	10 ¹⁵		11 ³⁰ Mechatronika w inteligentnym budynku lab(20h) .s.KMiETI	13 ⁰⁰	13 ¹⁵ Optoelektronika lab.s.A219/O11	14 ⁴⁵ Optoelektronika lab.s.A219/O11					
7 ⁰⁰ Sieci komunikacyjne w mechatronice	8 ³⁰ lab.s.20/S146 Sieci komunikacyjne w mechatronice	10 ¹⁵		11 ³⁰ Mechatronika w inteligentnym budynku lab(20h) .s.KMiETI	13 ⁰⁰	13 ¹⁵ Optoelektronika lab.s.A219/O11	14 ⁴⁵ Optoelektronika lab.s.A219/O11					

ROK AKADEMICKI 2015 / 2016

CZWARTEK

7 ¹⁵ -8	8 ¹⁵ -9	9 ¹⁵ -10	10 ¹⁵ -11	11 ¹⁵ -12	12 ¹⁵ -13	13 ¹⁵ -14	14 ¹⁵ -15	15 ¹⁵ -16	16 ¹⁵ -17	17 ¹⁵ -18	18 ¹⁵ -19	19 ¹⁵ -20
	8 ⁰⁰ Mechanika techniczna W s.D112/O11	9 ³⁰ Elektronika W s.D112/O11	9 ⁴⁵ Elektronika W s.D112/O11	11 ¹⁵		13 ¹⁵ Mechanika techniczna ćw. s.1/H14	14 ⁴⁵	15 ⁰⁰ Podstawy informatyki ćw. s.KMiETI	16 ³⁰			
					11 ³⁰ lab. Elektronika s. A219/O11	13 ⁰⁰		15 ⁰⁰ Mechanika techniczna ćw. s.1/H14	16 ³⁰		16 ⁴⁵ lab. Elektronika s. A219/O11	18 ¹⁵
					11 ³⁰ Podstawy informatyki ćw. s.KMiETI	13 ⁰⁰	13 ¹⁵ lab. Elektronika s. A219/O11	14 ⁴⁵			16 ⁴⁵ Mechanika techniczna ćw. s.1/H14	18 ¹⁵
								15 ⁰⁰ lab. Elektronika s. A219/O11	16 ³⁰			
	8 ⁰⁰ Materiały dla mechatroniki lab. s.E34/O11	9 ³⁰ Elektro- hydr. i pneumatyka lab.(10h)s. A108/O11	9 ⁴⁵ Elektro- hydr. i pneumatyka lab.(10h)s. A108/O11	11 ¹⁵	11 ³⁰ Elektro- hydr. i pneumatyka lab.(20h)s. A108/O11	13 ⁰⁰	13 ¹⁵ Elektro- hydr. i pneumatyka lab.(20h)s. A108/O11	14 ⁴⁵				
	8 ⁰⁰ Materiały dla mechatroniki lab. s.E34/O11	9 ³⁰	9 ⁴⁵ Materiały dla mechatroniki lab. s.E34/O11	11 ¹⁵				15 ⁰⁰ Elektro- hydr. i pneumatyka lab.(20h)s. A108/O11	16 ³⁰		18 ³⁰ Elektro- hydr. i pneumatyka lab.(10h)s. A108/O11	20 ⁰⁰
			9 ⁴⁵ Materiały dla mechatroniki lab. s.E34/O11	11 ¹⁵						16 ⁴⁵ Elektro- hydr. i pneumatyka lab.(20h)s. A108/O11	18 ¹⁵	
			9 ⁴⁵ Elektro- hydr. i pneumatyka lab.(20h)s. A108/O11	11 ¹⁵	11 ³⁰ Materiały dla mechatroniki lab. s.E34/O11	13 ⁰⁰					18 ³⁰ Elektro- hydr. i pneumatyka lab.(10h)s. A108/O11	20 ⁰⁰
7 ³⁰ Techniczna eksploatacja pojazdów W + lab.(5h) s.19/SI.46	9 ⁰⁰	9 ¹⁵ Techniczna eksploatacja pojazdów lab.(10h) s.19/SI.46	10 ⁴⁵		11 ³⁰ Optoelektronika W s.D112/O11	13 ⁰⁰	14 ⁰⁰ Elektrotechnika samochodowa W + lab.(5h) s.KMiETI	15 ⁴⁵	16 ⁰⁰ Elektrotechnika samochodowa lab.(10h) s.KMiETI	17 ³⁰		
	8 ⁰⁰ Mechatronika w inteligentnym budynku lab(20h) .s.KMiETI	9 ³⁰	9 ⁴⁵ Mechatronika w inteligentnym budynku lab.(10h).s.KMiETI	11 ¹⁵								
			9 ⁴⁵ Mechatronika w inteligentnym budynku lab.(10h).s.KMiETI	11 ¹⁵								
	8 ⁰⁰ Mechatronika w inteligentnym budynku lab.(10h).s.KMiETI	9 ³⁰										
			9 ⁴⁵ Mechatronika w inteligentnym budynku lab.(10h).s.KMiETI	11 ¹⁵								

[illegible]